

2026年“科教实践中心暑期培训班”（第十期）课程表

培训日期		设备 1	设备 2	设备 3	设备 4	设备 5	设备 6	设备 7
6.29 周一	上午		理论课 透射电镜 08:30-11:30 马晓 (材科楼 41604)					
	下午							
6.30 周二	上午		场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 08:30-12:00 张梦倩 (分析中心 119)					
	下午		场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 14:30-18:00 张梦倩 (分析中心 119)					

7.1 周三			场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 08:30-12:00 杨海燕 (分析中心 119)					
			场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 14:30-18:00 杨海燕 (分析中心 119)					
7.2 周四			场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 08:30-12:00 夏委委 (分析中心 119)					
			场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 14:30-18:00 夏委委 (分析中心 119)					

7.3 周五			场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 08:30-12:00 张梦倩 (分析中心 119)					
			场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 14:30-18:00 张梦倩 (分析中心 119)					
7.6 周一	上午	理论课 扫描电镜 (FIB G3 UC 、 Super 55、 Gemini500 关联 显微镜) 08:30-11:30 陈忠伟 (材料楼 41606)			聚焦离子/电子双束 系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第一组 08:30-12:00 侯琴 (分析中心 120)	场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 08:30-12:00 张梦倩 (分析中心 119)	岛津万能试验机 材料小载荷气动拉 伸 08:30-12:00 姚西媛 (材料楼 41610)	
	下午	三维光学轮廓仪 14:30-18:00 张芬 (东馆 A207)	磁力驱动双喷射电 解减薄仪 14:30-18:00 吕敏 (材料楼 31604)	激光拉曼光谱 仪 14:30-18:00 卢锦花 (分析中心 126)	聚焦离子/电子双束 系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第二组 14:30-18:00 侯琴 (分析中心 120)	场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 14:30-18:00 张梦倩 (分析中心 119)	岛津万能试验机 弯曲性能测试试验 14:30-18:00 姚西媛 (材料楼 41602)	

7.7 周二	上午	理论课 TESCAN、FEI nova450 扫描电镜 08:30-12:00 丰焱 (材料楼 41606)	TESCAN AMBER 双束电镜 08:30-12:00 第一组 上机 满艺 (分析中心 112)	场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 08:30-12:00 侯琴 (分析中心 119)	4D 原位 X 射线成像系统 (微米 CT) 08:30-12:00 张艳敏 (分析中心 101-2)	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第二组 08:30-12:00 张梦倩 (分析中心 120)	多功能摩擦磨损试验机 08:30-12:00 张芬 (东馆 A207)	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第一组上机 08:30-12:00 王川云 (分析中心 112)
	下午	液态金属摩擦磨损试验机 14:30-18:00 张芬 (东馆 205)	TESCAN AMBER 双束电镜 14:30-18:00 第二组 上机 满艺 (分析中心 112)	场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 14:30-18:00 侯琴 (分析中心 119)	4D 原位 X 射线成像系统 (微米 CT) 14:30-18:00 吴煜蓉 (分析中心 101-2)	热力模拟试验机 14:30-18:00 胡加佳 (分析中心 104)	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第一组 14:30-18:00 张梦倩 (分析中心 120)	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第二组上机 14:30-18:00 王川云 (分析中心 112)
7.8 周三	上午	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第一组上机 08:30-12:00 王川云 (分析中心 112)	Zeiss Super 55 08:30-12:00 第一组 陈忠伟 (分析中心 131)	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第一组 08:30-12:00 张芬 (分析中心 120)	4D 原位 X 射线成像系统 (微米 CT) 08:30-12:00 吴煜蓉 (分析中心 101-2)		场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第一组 08:30-12:00 满艺 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 08:30-12:00 杨海燕 (分析中心 119)
	下午	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第二组上机 14:30-18:00 王川云 (分析中心 112)	Zeiss Super 55 第二组 陈忠伟 14:30-18:00 (分析中心 131)	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第二组 14:30-18:00 张芬 (分析中心 120)	4D 原位 X 射线成像系统 (微米 CT) 14:30-18:00 张艳敏 (分析中心 101-2)		场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第一组 14:30-18:00 满艺 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 14:30-18:00 杨海燕 (分析中心 119)

7.9 周四	上午	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第二组 08:30-12:00 杨海燕 (分析中心 120)	聚焦离子/电子双束系统 (FIB) G3 UC 第一组 08:30-12:00 李秋歌 (分析中心 121)	X 射线衍射仪 (X' Pert Pro) 08:30-12:00 孟笋 (分析中心 102)	关联显微镜第一组 08:30-12:00 张艳敏 (分析中心 123)	场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第一组 08:30-12:00 满艺 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第二组 08:30-12:00 夏委委 (分析中心 119)	场发射扫描电镜 Zeiss Super 55 08:30-12:00 第二组 陈忠伟 (分析中心 131)
	下午	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第一组 14:30-18:00 杨海燕 (分析中心 120)	聚焦离子/电子双束系统 (FIB) G3 UC 第一组 14:30-18:00 李秋歌 (分析中心 121)	TESCAN AMBER 双束电镜 14:30-18:00 第二组 上机 满艺 (分析中心 112)	关联显微镜 第一组 14:30-18:00 张艳敏 (分析中心 123)	场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第二组 14:30-18:00 丰焱 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第一组 14:30-18:00 夏委委 (分析中心 119)	场发射扫描电镜 Zeiss Super 55 14:30-18:00 第一组 陈忠伟 (分析中心 131)
7.10 周五	上午	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第一组考核 08:30-12:00 侯琴 (分析中心 120)	聚焦离子/电子双束系统 (FIB) G3 UC 第一组 08:30-12:00 李秋歌 (分析中心 121)	关联显微镜 第一组 08:30-12:00 张艳敏 (分析中心 123)	TESCAN AMBER 双束电镜 08:30-12:00 第一组 上机 满艺 (分析中心 112)	场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第二组 08:30-12:00 丰焱 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第二组考核 08:30-12:00 张梦倩 (分析中心 119)	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第一组上机考核 08:30-12:00 王川云 (分析中心 112)
	下午	聚焦离子/电子双束系统 (Helios 5 PFIB CXe) 第二组考核 14:30-18:00 侯琴 (分析中心 120)	聚焦离子/电子双束系统 (FIB) G3 UC 第一组 14:30-18:00 李秋歌 (分析中心 121)	关联显微镜 第一组 14:30-18:00 张艳敏 (分析中心 123)	TESCAN AMBER 双束电镜 14:30-18:00 第二组 上机 满艺 (分析中心 112)	场发射扫描电镜 Tescan MIRA 3 第二组 14:30-18:00 丰焱 (分析中心 117)	场发射透射电镜 Talos F200X 第一组考核 14:30-18:00 张梦倩 (分析中心 119)	HYSITRON TI 950 纳米压痕仪 第二组上机考核 14:30-18:00 王川云 (分析中心 112)

7.13 周一	上午	FEI Nova450 扫描 第一组 卢锦花 08:30-12:00 (分析中心 114)	聚焦离子/电子双 束系统 (FIB) G3 UC 第二组 08:30-12:00 张艳敏 (分析中心 121)		TESCAN AMBER 双束电镜 第一组上机 08:30-12:00 满艺 (分析中心 112)	放电等离子 烧结炉 08:30-12:00 艾艳玲 (分析中心 107)	高温持久蠕变 试验机 高温蠕变试验 1 08:30-12:00 李宏 (材料楼 41602)	关联显微镜第二组 08:30-12:00 鹿芹芹 (分析中心 123)
	下午	FEI Nova450 扫描 第二组 卢锦花 14:30-18:00 (分析中心 114)	聚焦离子/电子双 束系统 (FIB) G3 UC 第二组 14:30-18:00 张艳敏 (分析中心 121)			高温弹性模量和内 耗分析仪 14:30-18:00 胡加佳 (分析中心 103)	高温持久蠕变 试验机 高温蠕变试验 2 14:30-18:00 李宏 (材料楼 41602)	关联显微镜 第二组 14:30-18:00 鹿芹芹 (分析中心 123)
7.14 周二	上午	X 射线衍射仪 D8 ADVANCE 08:30-12:00 孟箐 (东馆 A203)	聚焦离子/电子双 束系统 (FIB) G3 UC 第二组 08:30-12:00 张艳敏 (分析中心 121)	TESCAN AMBER 双束电 镜 第一组 上机 08:30-12:00 满艺 (分析中心 112)	热膨胀仪 08:30-12:00 宋乐 (材料楼 31605)		KSL-1700 热处理炉 08:30-12:00 李宏 (材料楼 41612)	关联显微镜 第二组 08:30-12:00 鹿芹芹 (分析中心 123)
	下午	X 射线衍射仪 (D8 ADVANCE) 14:30-18:00 孟箐 (分析中心 101-1)	聚焦离子/电子双 束系统 (FIB) G3 UC 第二组 14:30-18:00 张艳敏 (分析中心 121)	TESCAN AMBER 双束电 镜 14:30-18:00 第二组 上机 满艺 (分析中心 112)	热膨胀仪 14:30-18:00 宋乐 (材料楼 31605)			关联显微镜 第二组 14:30-18:00 鹿芹芹 (分析中心 123)

7.15 周三	上午	电感耦合等离子体 发射光谱仪 (ICP) 08:30-12:00 张艳敏 (材料楼 31616)		同步热分析仪 STA 449F5 08:30-12:00 吴煜蓉 (材料楼 31608)	磁控溅射台 08:30-12:00 吕敏 (材料楼 31604)	激光光谱共聚焦 显微镜 08:30-12:00 强静 (材料楼 31613)		
	下午			同步热分析仪 STA 449F5 14:30-18:00 吴煜蓉 (材料楼 31608)	热电测试系统 LSR-3 14:30-18:00 陈励华 (材料楼 31607)		碳硫分析仪 14:30-18:00 曹楠 (材料楼 31616)	
7.16 周四	上午	显微硬度计 AMH43 08:30-12:00 陈励华 (材料楼 41610)		X-射线光电子能 谱仪/XPS 08:30-12:00 张芬 (东馆 201)	微机控制电子万能 试验机 UTM6104 第一组 08:30-12:00 翟妮芝 (公字楼 147)		氧氮氢分析仪 08:30-12:00 曹楠 (材料楼 31616)	
	下午	显微硬度计 AMH43 14:30-18:00 陈励华 (材料楼 41610)	紫外分光光度计 14:30-18:00 宋乐 (材料楼 31612)	X-射线光电子能 谱仪/XPS 14:30-18:00 张芬 (东馆 201)	微机控制电子万能 试验机 UTM6104 第二组 14:30-18:00 翟妮芝 (公字楼 147)	电子探针 14:30-18:00 吕敏 (材料楼 31606)		

7.17 周五	上午	离子减薄仪 08:30-12:00 吕敏 (材科楼 31604)	精密阻抗分析仪 08:30-12:00 吴煜蓉 (材科楼 31611)	电子万能试验机 Instron3382 第一组 08:30-12:00 翟妮芝 (公字楼 147)	高温激光导热仪 08:30-12:00 宋乐 (材科楼 31605)			
	下午		离子减薄仪 14:30-18:00 吕敏 (材科楼 31604)	电子万能试验机 Instron3382 第二组 14:30-18:00 翟妮芝 (公字楼 147)				